



コロイド&界面科学研究センター CoLLIS

機器分析講座

第3回機器分析講座（平成29年10月23日）開催

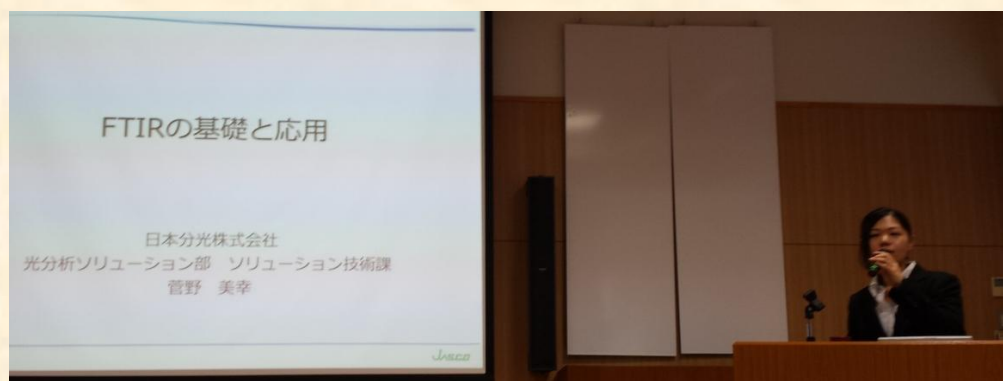
講師：橋田 紳乃介先生（大塚電子株式会社）

「ゼータ電位計（粒子径、ゼータ電位（粒子・平板）計測）」

第2回機器分析講座（平成28年10月6日）開催

講師：菅野 美幸 先生（日本分光株）

「FT-IR の基礎と応用」





第1回機器分析講座（平成25年12月20日）

講師：吉江 泰樹 先生（大塚電子株式会社）

「ゼータ電位・粒子径測定」



